CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT - IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

. COUNTRY

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

BEST AVAILABLE COPY

secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the waw 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a neater 11 with a cleaning reserve: 15 and heater 15 with a cleaning reserve: 15 and heater 15 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

我特許出願公開

12 公開特許公報:A.

昭60-10756

5) Int. Cl. 1 H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 43公開 83和60年(1985)1月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

54ビースリート型半導体装置の装造方法

21.45

願 昭58-119143

23出

殖 昭58(1983) 6 月30日

72発 明 者 概卷草姓

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

五出 願 7、 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

每代 理 人 弃理士 内原晋

明 網 看

1. 発明の名称

ビームリード型半週体装貨の製造方法

2. 特別部別の利用

ピームリード型半級体案子の形成されたウェハーを裏返してファクスで平板に貼り付ける工程と、 前記ウェハーを裏面から選択的にエァテング除去 してペレットに分散する工程と、前配ファクスを 然しペレット吸射用治具にて前配平板から前配ペ レットを分散する工程と、所配ペレットに付着し ているファクスを、弱められた死が用受け皿内に て、暖めた有機高額によってソックスを除去する 工程とを含むことを的なとするピームリード型半 導体装備の製造方法。

3. 発質の紅布を行物

本類別はビースリードが生身体を新の製造方法 に関する。 従来ビーエリード製半導体装飾の製造方法は、 所別のビーエリード製半導体製子の形成された半 導体拡板の上部にリックスを頒布し石英板という 合せし後、製半導体製作の製師にレジストにでい ターンを形成し肌耐能で半導体で、ペーを選択的 にエッチング除去してペレットがの分別し、たい ペレット 1 個でつ分割して再配列する内に100~ 200℃の環境のホットプレート上でワックスをデ しペレット数が用的れにてペレットと石英板とな 分解核、半導体ペレットに付着ワックスを予め加 熱ビーターで有機器類を静めた有機器類をスプレー ガンで3~5分間吹付けて除去し卵の配列板に 並べていた。

しかし上記は準のペレットハンドリングデサビ ロ、以下に述べるような欠点があった。

ベレットハンドリングする場合にベレットと石 裏面とがワックスによって貼り合わさっておりと のリックスを100~200℃の配用のホットプレ ート上で石葉板と埋めてワックスを宿かし、ベレ ットの中川の11にてベレットと石供板とを分配は、

- 2 -

半導体ペレットの配勢前次び基単に付着している ワックスを、50~100℃の最重範膜の原熱ビーターにで予め有機用例を繋めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機震剤を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配剤板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ベレットの前製能及び鉄能にワックスが残っていると、ベレットの再解性及び歩電りを聴くし又ベレットサイズによってベレットハンドリングの洗浄時間を扱くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本を明白上記が点を除去し半導体を集の係類性 及び製造事業であた場に向上させることのできる 半速体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード製半導体架子の 形成されたウェハーを英返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを提供から選 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

貫する。

次には3回に示すようにペレット15の配等所 及び契値に付加しているファクス13を50~ 100で減度延囲の加熱ヒーター21によって予 め有機な剤と、洗炉用で皿186加減ヒーター 19によって50~100での減減適関で加熱し、 スプレーガン20で吹付町35~40で範囲の有 機器調を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (第4日) 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本任明方柱によればペレットの配 報酬及び外面に付照しているワックスを予め殴め た有機冷制と流が用受け出るWがふるととにより有 機密剤を感乱でペレットに吹付ける事が出来るた め、短時間でワックスが終去でき、しかもペレットにワックスが扱ることなく、剝鉛歩付り及び設 品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに 関係なく短時間でペレットハンドリングが可能に なる。

- 5 -

4. 図前の世界な紀期

群と、加熱によりファクスをかしてレット形然川 向非にてんな中心からベレットを分析する正ちら、 的記さレットにつかしているワックスを、疑めら れた受け間内にて、疑めた有機能制にて能去する 工程と、前れベレットを配列する工程とを含む準 連体報節の数添力法にある。

以下更都伊尼泉づき即加を紋倒して本条明を結 額に初期する。

まず第1以にッすように、角壁のビースリード 動業子の形成された単雄体ウェバー1を、前にビ ームリードでが下になるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の子数もに貼り付ける。

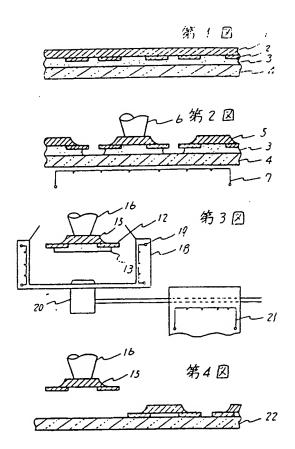
かけ配制ではロッシュハー1の分割にレジストバチーンを単成し、はバターンをマスクにしてが貯蔵を用いて数ウェハーを選択的にエッテンク除力し、第2分に示すようにペレット5に分割する。 次に100~200でのポットブレート7の上で石英収4を呼めてワックス3を行かしペレット版

第1四万至第4回は本発明の実施例を規則する 為の断面図である。

- 4 -

1 ……半郊年ウェハー、2 、12 ……ビームリード、3 、13 ……ワックス、4 ……石灰板、5 、15 ……ベレット、6 、16 ……ベレット吸石用 出具、7 ……ホットブレート、18 ……洗剤用受け皿、19 ……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、20 ……スプレーガン、21 ……有数荷偶の加熱 ヒーター、22 ……ガラス板である。

代班人 乔地士 内 原



BEST AVAILABLE COPY